

Judul:

Pengaruh parameter deposisi terhadap struktur mikro lapisan tipis In₂O₃:Sn yang dibuat dengan metode DC magnetron sputtering

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Nomor Panggil:

S28472

Penerbitan:

Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)